(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-264584

(43)公開日 平成8年(1996)10月11日

(51) Int.Cl.⁶

觀別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

HO1L 21/60 21/607 301

H01L 21/60

301G

21/607

С

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平7-62266

(71)出願人 000156950

関西日本電気株式会社

(22)出願日 平成7年(1995) 3月22日

滋賀県大津市晴嵐2丁目9番1号

(72)発明者 片矢 正博

滋賀県大津市晴嵐2丁目9番1号 関西日

本電気株式会社内

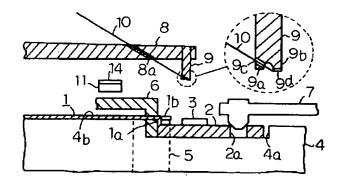
(54) 【発明の名称】 ボンディングツールのクリーニング装置

(57) 【要約】

(修正有)

【構成】 下端面に金属ワイヤ10をガイドする溝9dを形成しかつ超音波振動が付与されるホーン8の先端部に固定されたボンディングツール9の溝9dにてガイドした金属ワイヤ10を被接続物に押圧しつつ超音波振動を付与して接続するワイヤボンディング装置のボンディングツール9に形成された溝9dと平行配置されかつ、ボンディングツール9の溝9dに挿入されて溝方向に相対移動する摺動部材11を備える。

【効果】 ボンディングツール9に金属片が付着してボンディング作業が継続できなくなった時点、あるいは所定の時間経過後、ワイヤボンディング作業を中断して、ボンディングツール9のクリーニングを行い、再びボンディング作業を開始するまでの動作が自動的に連続して行え、ボンディングツール9のホーン8からの取外し、取付け作業が不要となり、作業に人手がかからず、ボンディング作業の中断を短時間に抑えることが出来る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】下端面に金属ワイヤをガイドする溝を形成しかつ超音波振動が付与されるホーンの先端部に固定されたボンディングツールの溝にてガイドした金属ワイヤを被接続物に押圧しつつ超音波振動を付与して接続するワイヤボンディング装置のボンディングツールに形成された溝と平行配置されかつ、ボンディングツールの溝に挿入されて溝方向に相対移動する摺動部材を備えたことを特徴とするボンディングツールのクリーニング装置。

【請求項2】 摺動部材がボンディングツールの薄巾より 径小の細線であることを特徴とする請求項1に記載のボ ンディングツールのクリーニング装置。

【請求項3】摺動部材の近傍にポンディングツールの溝から外れた金属ワイヤの先端部を保持するワイヤ保持部を配置したことを特徴とする請求項1に記載のポンディングツールのクリーニング装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置などの電子 部品を製造する際に電子部品本体とリード間などの要部 を金属ワイヤにて電気的に接続するワイヤボンディング 装置のボンディングツールをクリーニングする装置に関 する。

[0002]

【従来の技術】電力用半導体装置は電子部品本体である半導体ペレットを放熱板に固定し、半導体ペレット上の電極と外部引出し用のリードとを金属ワイヤにて電気的に接続して、さらに半導体ペレットを外装処理して割造される。この半導体ペレットとリードの接続に用いられる。この半導体ペレットとリードの接続に用いられる金属ワイヤの材料として、小電力用のものでは通常金が用いられるが、電力用の半導体装置では電流容量を確保するため線径を太くしなければならず、金を用いるを開いることが一般的に用いられる。これらの材料は、金に比して導電率が低いため金で構成したものより径大となる。一方、電力用半導体装置の金属ワイヤの接続作業には、ボンディングツールとしてウエッジを用いたワイヤボンディング装置が用いられる。

【0003】この一例を図4から説明する。図において、1は長尺の金属帯板をエッチングまたはプレスにより成形した複数本一組のリードを多数組、連結片(図示せず)にて連結一体化し各組のリードのうち、少なくとも一本のリード1aに放熱板2を固定し、他のリード1bの一端をこの放熱板2の近傍に配置したリードフレームで、放熱板2上には半導体ペレット3が固定されている。2aは放熱板2に穿設した取付用の穴を示す。4はリードフレーム1の放熱板2を収容する凹部4aとリード1bを支持する段部とを有し、リードフレーム1をガイドするガイドレールで、図示しないがリードフレーム1を所定のピッチで移動させる移動装置が付設されてい

る。5はガイドレール4上の所定位置に配置され、放熱板2の移動時にはガイドレール4の搬送面から退入し、 リードフレーム1が所定位置に停止した時、上昇して、 リード1b遊端部を支持する支持ブロック、

2

【0004】6は支持ブロック5の上方で上下動し、支持ブロック5とともにリード1bの遊端を挟持する第1のクランパ、7はガイドレール4の側方からガイドレール4上に延び、上下動して放熱板2の取付穴2aに係合して放熱板2を固定する第2のクランパ、8はガイドレール4の第2のクランパ7とは反対側の側方からガイドレール4上の所定位置に延びるホーンで、先端にポンディングツール(ウエッジ)9を固定し、図示省略するが他端には超音波振動子が固定され、超音波振動が付与される。このホーン8の中間部には斜めに貫通穴8aが穿設され、図示省略するがウエッジ9の下端が半導体ペレット3上の電極(図示せず)とリード1b遊端上との間を移動し上下動するようにXYテーブル上の回動機構に支持されている。

【0005】ウエッジ9はその下端に、長さが異なる脚20 片9a、9bが形成され、短い脚片9aはホーン8の貫通穴8a側に位置しこの穴8aと略同軸の貫通穴9cが貫通し、長い脚片9bの下端にはホーン8の動と平行に溝9dが形成されている。10はホーン8の貫通穴8a、ウエッジ9の脚片9aに形成された貫通穴9c、に挿通され、ウエッジ9下端の溝9dによりガイドされた金属ワイヤを示す。以下にこの装置の動作を説明する。先ず前工程で放熱板2上に半導体ペレット3を固定したリードフレーム1をガイドレール4上に供給して、所定位置で停止させ、支持プロック5を上昇させ、第1のクランパ6と共にリード1bの遊端部を挟持する。これと同時に、第2のクランパ7にて放熱板2をガイドレール4に押し付け固定する。

【0006】この状態で、ホーン8を移動させ、ウエッ ジ9の下端を半導体ペレット3の電極上に位置させホー ン8を降下させて、ウエッジ9の溝9dにガイドされた 金属ワイヤ10の遊端部を電極に押し付け、ホーン8を 介して超音波振動を付与し、金属ワイヤ10の一端を電 極に接続する。続いて、ウエッジ9を上昇させ、さらに リード1 b遊端上に移動させ、金属ワイヤ10の中間部 40 をリード1bに押し付けつつ超音波振動を付与して接続 を行う。そして、金属ワイヤ10を導出しつつウエッジ 9をリード1bのエッジに移動させ、ウエッジ9をリー ド1bの側壁に沿って下降させて金属ワイヤ10を切断 し、一つの電極に対する金属ワイヤ10の接続を完了す る。この後、半導体ペレット3上の他の電極と他のリー ドに対しても同様の動作で金属ワイヤの接続を行い、全 ての電極とリードの電気的接続が完了すると、リードフ レーム1を所定ピッチ移動させ、上記動作を繰り返す。 【0007】この装置は金属ワイヤ10をウエッジ9に

て接続しているが、図5に示すように半導体ペレット3

クリーニング装置を提供する。摺動部材をポンディング

4

ツールの構巾より径小の細線で構成することが出来る。 10 また、摺動部材の近傍にポンディングツールの構から外れた金属ワイヤの先端部を保持するワイヤ保持部を配置することにより、ワイヤポンディング作業とクリーニング作業の移行をスムーズにできる。

[0011]

【作用】本発明は上記手段により、ウエッジの構内に付着した不要な金属片を構内と直接的に接触する摺動部材により除去できる。

[0012]

【実施例】以下に本発明の実施例を図1から説明する。 20 図において、図4と同一部分には同一符号を付し、重複 する説明は省略する。本発明の特徴は、図4に示すワイ ヤボンディグ装置の、ボンディングツール(ウエッジ) 9に形成された溝9dと平行、即ちホーン8の軸と平行 に、ボンディングツール9の溝9dに挿入されて溝9d 方向に相対移動する摺動部材11を配置したことにあ る。この摺動部材11は、金属ワイヤ10の材料より硬 質の材料、例えば、鉄、タングステンなどの金属、ニッ ケル・クロム合金、ステンレス鋼などの合金、人工ルビ ーや人工ダイヤモンドなどの単結晶あるいは多結晶セラ ミクスを用いることが出来る。次にこの摺動部材11の 構造の具体例を図2から説明する。図において、12は 鉄などのプロック、13a、13bはプロック12の上 面にエッチングや切削などの手段によって平行形成され た矩形状の浅い凹部、

【0013】14は凹部13a、13b間に相対的に突 出した領域の上端部の断面形状をウエッジ9の溝9dの 曲率より小さい曲率に形成し、摺動部として機能する凸 部、15a、15bはそれぞれ凹部13a、13b内に 形成された深い凹部で、除去された金属片(金属屑)を 収容する。以下にこの動作を説明する。ポンディング作 40 業を継続することにより、ウエッジ9に金属ワイヤ10 の切削片である金属片が付着し、これが蓄積されると、 ポンディング作業を中断し、ホーン8をリード1b側に 後退させ、ウエッジ9の溝9 dを摺動部材11の凸部1 4上に位置させる。このとき、金属ワイや10は先端が 構9 dから外れるように引き込まれる。そして、ウエッ ジ9を降下または摺動部材11を上昇させ、相対的に近 接させ、摺動部材11の凸部14の上端部をウエッジ9 の帶9 d内に挿入し互いに当接させる。

【0014】この後、超音波振動を発生させつつホーン

上の電極3a、3aとリード1b、1bとは水平面内で 距離的に離れており、角度を持っているのに対して、ウ エッジ9の溝9dの方向はホーン8の軸方向に固定され ているため引き回される金属ワイヤ10は電極3aとリ ード1b間でウエッジ9の溝9dの端部に引っ掛かって ガイドされる。一方、金属ワイヤ10として廉価な材 料、例えばアルミニウム、銅などでは金に比して導電率 が低いため径大となり、直径0.5mmのアルミニウム 線を用いた場合、ウエッジ9にガイドされるワイヤは溝 9 d の端部で擦られ、アルミニウムの切子(切削屑)を 生じるという問題があった。この切子は導電性があるた め、半導体ペレット3の上面や側面に付着したり近接す ると、半導体ペレット3の電極間、半導体ペレットの表 裏面を短絡させたり、耐電圧を低下させるという問題が あった。そのため、図示しないが放熱板2を固定する第 2のクランパ7にノズルを設け、発生した切子を吹き飛 ばして、半導体ペレット3の近傍に付着しないようにし ている。(例えば特開平1-84431号公報参照) [0008]

【発明が解決しようとする課題】このように、金属ワイ ヤ10が半導体ペレット3の電極とリード1b間を移動 する間に切子が発生するのはウエッジ9の構造上、仕方 がないことで、切子を吹き飛ばし、さらに吹き飛ばした 切子を吸引除去することで対応しているが、一方では金 属ワイヤ10をガイドするウエッジ9の溝9d内にも金 属ワイヤ10から削り取られた金属片が付着するという 問題があった。金属ワイヤ10は軟質の金属で構成され ているため、ウエッジ9の溝9dに金属片が付着する と、金属ワイヤ10をガイドする際に、潤滑性を悪化さ せ、接続後の金属ワイヤのループ形状がばらつく。この 金属ワイヤのループ長が短いと樹脂外装する際に、流動 する樹脂によって金属ワイヤが引っ張られ、断線し易く なり、ループ長が長すぎると金属ワイヤの一部が放熱板 2や半導体ペレット3の不所望部分に近接、接触し耐電 圧低下や短絡などの問題を生じることがあった。

【0009】そのため、ウエッジ9の下端部に高圧エアを当てたり、ウエッジ9を洗浄液中に浸漬して超音波洗浄したりしてウエッジ9に付着した金属片を除去している。しかしながら、高圧エアを当てるだけでは充分な除去ができないため、ブラシによる機械的除去を併用する必要があり、作業が煩雑で、ウエッジ9の下端部の寸法が微細であるため、ブラシ併用でも金属片が残留することがあった。また、洗浄液による洗浄では、ウエッジ9をホーン8から取り外す必要があり、再取付け時に、ウエッジの高さ位置調整などに時間を要し作業が煩雑で、長時間設備を停止させなければならないという問題があって、改善が望まれていた。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は上記課題の解決 を目的として提案されたもので、下端面に金属ワイヤを

質部材をメッキしたり、硬質部材の微粒子を接着するなどの手段により硬質化してもよい。

8を前後動させ、ウエッジ9の溝9d内で相対的に凸部 14を振動させる。これにより、溝9d内の金属片は凸 部14により機械的に完全に除去され、金属屑は深い凹 部15a、15b内に収容される。このようにして、ク リーニングの完了すると金属ワイヤ10の先端が溝10 内に位置するまで繰り出され、ウエッジ9はポンディン グポジションに戻され、ボンディング作業を再開するこ とができる。このようにポンディング作業を中断して、 ウエッジ9のクリーニングを行い、再びポンディング作 業を開始するまでの動作が自動的に連続して行え、ボン ディングツールのホーン8からの取外し、取付け作業が 不要で、人手がかからず、ポンディング作業の中断を短 時間に抑えることが出来る。図3は本発明の他の実施例 を示す。図において、16は上面を開口した筒状あるい は箱状の枠体で、対向する枠部16a、16bの開口端 面に切込み16c、16dを形成している。

【0017】さらには、図2装置の凹部15a、15b 内、あるいは図3装置の枠体16内を吸引装置に接続 し、金属屑をワイヤポンディング装置の外部に除去でき る。また、図示しないが摺動部材11の近傍にウエッジ 9の貫通穴9cに挿通された金属ワイヤ10の先端部を 保持するワイヤ保持部を配置することにより、クリーニ ング作業のためにウエッジ9の溝9dから外されて、先 10 端がウエッジ9の貫通穴9 c 位置にある金属ワイヤ10 を、前記保持部にて保持した状態で繰出し、その先端部 を溝9dに位置させることができるから、クリーニング 作業を含むワイヤボンディング作業をよりスムーズに行 うことができる。また、本発明は、電力用半導体装置の 電極とリード間だけでなく、絶縁基板上に半導体ペレッ トを含む電子部品を固定した混成集積回路装置などのよ うに、電極と電極間、電極と導電パターン間を接続する 際に、ウエッジを用いて金属ワイヤを接続する装置一般 に適用できることはいうまでもない。

【0015】17は矩形状の板バネで、長手方向の中間 の2ケ所で鋭角と鈍角をなすように同一方向に屈曲成形 されている。また鋭角をなす屈曲部には端部より切込み 17aが形成され、この切込み17aが枠体16の切込 み16 c、16 dと対向するように位置決めされて他の 屈曲部近傍が枠体16の外壁に固定されている。18は 金属ワイヤ10より硬質の鉄などからなりウエッジ9の 溝9 d の巾より径小の金属細線で、両端に係止部 (図示 せず)を有する。この金属細線18は枠体16、板バネ 17の各切込み16c、16d、17a、17aに挿入 され係止、張設されている。この摺動部材は、摺動部が 長設された金属細線18で構成されているため、ウエッ ジ9を金属細線18に押し付けてもウエッジ9を損傷す ることなく、金属片の除去を完全にできる。また、摩耗 した金属細線18を新しい金属細線18に交換する場合 でも、容易に交換でき、設備を安価にできる。

20 [0018]

【0016】尚、本発明は上記実施例に限定されること なく、例えば、図2に示す摺動部材11の凸部14の表 面に粗面加工あるいは多数の微細溝を形成することによ り、金属片の除去性を向上できる。この場合、微細溝は 凸部14の長手方向に対して傾斜させることにより、微 細溝に入り込んだ金属片を後続する金属片により微細溝 から追い出し、第2の凹部15a、15bに収容するこ とが出来る。また、図3実施例では、金属細線18は両 端が係止固定されているが、長い金属細線の両端をふた つのスプール (図示せず) に巻回し、各スプールの正 転、逆転動作により、金属細線18を移動させ、ウエッ ジ9との間で相対移動させることができる。また、図 2、図3にて説明した実施例では、摺動部として機能す る凸部14、金属細線18をともに金属ワイヤ10より 硬質の材料にて構成したが、摺動部はその摺動面が金属 ワイヤ10より硬質であれば良く、金属ワイヤ10と同 等若しくは金属ワイヤ10より軟質の部材の表面に、硬

【発明の効果】以上のように本発明によれば、ボンディングツールに金属片が付着してボンディング作業が継続できなくなった時点、あるいは所定の時間経過後、ワイヤボンディング作業を中断して、ボンディングツールのクリーニングを行い、再びボンディング作業を開始するまでの動作が自動的に連続して行え、ボンディングツールのホーンからの取外し、取付け作業が不要となり、作業に人手がかからず、ボンディング作業の中断を短時間に抑えることが出来る。

30 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施例を示すワイヤボンディングツールのクリーニング装置の側断面図

【図2】 図1装置の摺動部材の具体例を示す一部断面 斜視図

【図3】 本発明の他の実施例を示すワイヤボンディングツールのクリーニング装置の側断面図

【図4】 本発明が適用される従来のワイヤボンディング装置の側断面図

【図5】 図4装置上に供給されたリードフレーム上の 40 ワイヤボンディング状態を示す要部拡大平面図

【符号の説明】

- 1 d 被接続物(リード)
- 3 被接続物(半導体ペレット)
- 8 ホーン
- 9 ポンディングツール
- 9 d 溝
- 10 金属ワイヤ
- 1 摺動部材

